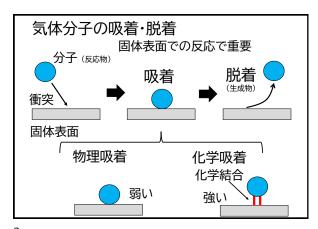
反応化学



2

吸着: 固体表面に異種物質が付着する現象

物理吸着

表面と吸着分子間のvan der Waals力 吸着エンタルピーは20 kJ mol⁻¹程度

化学吸着

3

表面と吸着分子間に共有結合生成 吸着エンタルピーは200 kJ mol⁻¹程度 吸着と脱着 分子 (反応物) Adsorption 物理吸着 化学吸着 脱着 Desorption

4

固体表面での化学反応を考えるときには脱着 は重要なプロセス

吸着速度定数

A (気体) + M (表面) $\stackrel{k_a}{\rightleftarrows}$ AM (表面) k_d

脱着速度定数

吸着した分子が脱着する速度を考える。アレニウス型の速度式を仮定して、

$$k_d = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$$

 $k_d = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$

物理吸着

 $E_{\rm a} \sim 25 \text{ kJ mol}^{-1}, A \sim 10^{12} \text{ s}^{-1}$ $k_{\rm d} \sim 4 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$

化学吸着

 $E_{\rm a} \sim 100 \text{ kJ mol}^{-1}, A \sim 10^{14} \text{ s}^{-1}$ $k_{\rm d} \sim 3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

吸着半減期

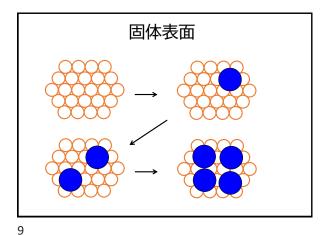
7

脱着によって、吸着分子の量が最初の半分になるまでの時間

一分子過程と考える。

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_d}$$

固体表面 原子 結晶表面



表面の被覆の程度は吸着率度で表す

10

8

ラングミュアの等温式

もっとも単純な、等温式は次の三つの過程に基づいている。

- ✓ 単分子層を超える吸着は起こらない。
- ✓すべての吸着点は等価である。
- ✓ 分子が、ある吸着点に吸着する能力は、隣接の吸着点が占められているかどうかには無関係である。

ラングミュアの等温式

A (気体) + M (表面) ⇄ AM (表面)

吸着と脱着の速度定数をそれぞれ、 k_a 、 k_d とする。吸着によって表面被覆率が変化する速度は、Aの分圧pと空の吸着点の数N(1- θ)に比例する。すなわち、

$$\frac{d\theta}{dt} = k_a p N (1 - \theta)$$

である。ここで、Nは吸着点の総数である。

ラングミュアの等温式

吸着によって*的*が変化する速度は、吸着した化学種の数*N の*に比例する。すなわち、

$$\frac{d\theta}{dt} = -k_d N\theta$$

である。平衡では正味の変化はなく、 $k_a p N (1-\theta) - k_d N \theta = 0$ を θ について解くと、ラングミュアの等温式が得られる。

ラングミュアの等温式

$$k_a p N (1 - \theta) = k_d N \theta$$

なので、

$$\theta = \frac{\alpha p}{1 + \alpha p} \qquad \alpha = \frac{k_a}{k_d}$$

が得られる。

13

14

ラングミュアの等温式

A (気体) + M (表面) \rightleftarrows AM (表面)

吸着率を θ 、吸着点の総数を $[M]_0$ とすると、

$$[AM] + [M] = [M]_0$$
$$[AM] = [M]_0 \theta$$

$$K = \frac{\theta[M]_0}{[A]([M]_0 - \theta[M]_0)} = \frac{\theta}{[A](1-\theta)}$$

ラングミュアの等温式

[A] =pとおき、 θ について解くと、

$$\theta = \frac{Kp}{1 + Kp}$$

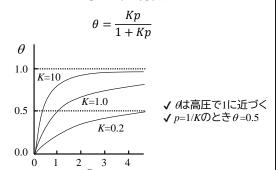
が得られる。

$$\theta = \frac{\alpha p}{1 + \alpha p} \qquad \alpha = \frac{k_a}{k_d}$$

15

16

ラングミュアの等温式の特徴



解離を伴う吸着

吸着速度は圧力と解離した両方のフラグメント Aが吸着点を見出す確率に比例する。

$$\frac{d\theta}{dt} = k_a p \{ N(1 - \theta) \}^2$$

17

解離を伴う吸着

脱離速度は二つのフラグメントが表面で出会う 頻度に比例するから、存在するフラグメントの 数について2次の形をとる。

$$\frac{d\theta}{dt} = -k_d(N\theta)^2$$

解離を伴う吸着

解離を伴う吸着のラングミュアの等温式は以下で与えられる。

$$\theta = \frac{(\alpha p)^{1/2}}{1 + (\alpha p)^{1/2}}$$

この場合は、表面の被覆は非解離性の吸着の 場合よりも圧力依存性が弱い。

19 20

測定できるのは吸着された物質の量であって、被覆率は直接測定できない。

$$\theta = \frac{\alpha p}{1 + \alpha p}$$
 なので、 $\alpha p \theta + \theta = \alpha p$ である。

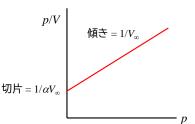
 $\theta = \frac{V}{V_{\infty}}$ とし、 V_{∞} を完全被覆に相当する体積とすると、この式は次のように書き直せる。

$$\frac{p}{V} = \frac{p}{V_{\infty}} + \frac{1}{\alpha V_{\infty}}$$

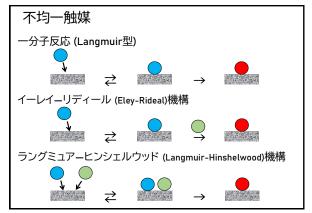
21

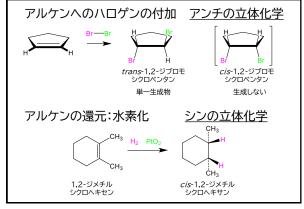
$$\frac{p}{V} = \frac{p}{V_{\infty}} + \frac{1}{\alpha V_{\infty}}$$

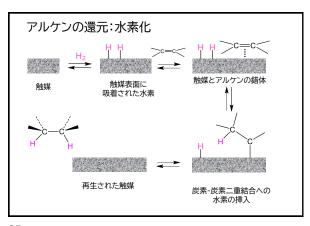
つまり、p/Vをpに対してプロットすると直線になり、傾 き= $1/V_{\infty}$ 、切片= $1/\alpha V_{\infty}$ から α と V_{∞} が求められる。

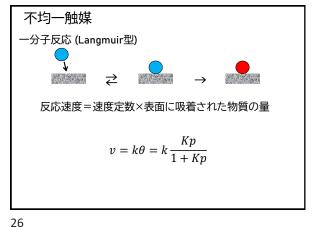


22

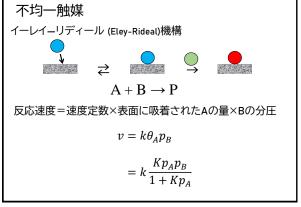


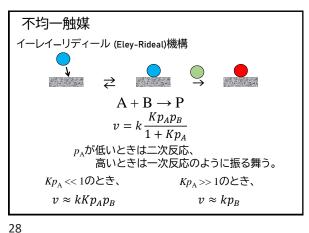




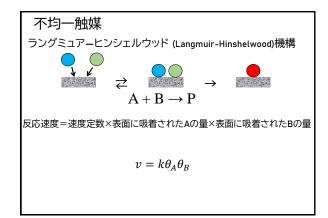


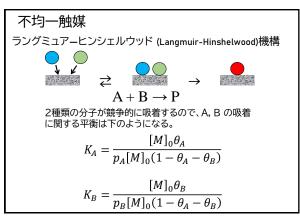
25





27





不均一触媒

ラングミュアーヒンシェルウッド (Langmuir-Hinshelwood)機構







$$A + B \rightarrow P$$

 θ_{A} , θ_{B} について解くと、

$$\theta_A = \frac{p_A K_A}{1 + p_A K_A + p_B K_B}$$

$$\theta_B = \frac{p_B K_B}{1 + p_A K_A + p_B K_B}$$

不均一触媒

ラングミュアーヒンシェルウッド (Langmuir-Hinshelwood)機構







よって、

$$v = k\theta_A \theta_B$$

$$=k\frac{p_AK_Ap_BK_B}{(1+p_AK_A+p_BK_B)^2}$$

31

32

他の吸着等温式

テムキン (Temkin)の等温式

$$\theta = c_1 ln(c_2 p)$$

フロインリッヒ (Freundlich)の等温式

$$\theta = c_1 p^{1/c_2}$$

BET (Brunauer, Emmett, Teller)の等温式

$$\frac{w}{w_m} = \frac{cp}{(p_0 - p)\{(c - 1)p + p_0\}}$$

他の吸着等温式

ラングミュアの等温式は、吸着点が互いに独立し ていて等価であるという過程をしている。

エネルギー的に最も有利な吸着点が最初に占められることがある。

33

34

他の吸着等温式

テムキン (Temkin)の等温式

$$\theta = c_1 ln(c_2 p)$$

吸着エンタルピーが圧力に対して直線的に変化すると仮定 (c, c,は定数)

フロインリッヒ (Freundlich)の等温式

$$\theta = c_1 p^{1/c_2}$$

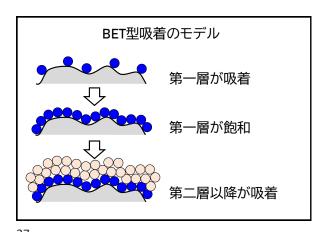
対数的な変化に対応。表面の吸着質-吸着質相互作用の役割を取り込む。 他の吸着等温式

BET (Brunauer, Emmett, Teller)の等温式

$$\frac{w}{w_m} = \frac{cp}{(p_0 - p)\{(c - 1)p + p_0\}}$$

多分子吸着層を扱う。単分子で吸着された場合の吸着量から、表面積を算出できる (cは定数)。

35



BET比表面積

38

液体窒素温度でのN2ガスの吸着

 N_2 ガスの吸着量から w_m を求め、 N_2 一分子当たりの吸着面積 $(0.162~{\rm nm}^2)$ から物質の表面積を求める。

材料	ア 粉体	ルミナ ゲル	シリカゲル	活性炭
比表面積 (m²/g)	1~15	100~400	50~800	800~2000

37